

辛耘企業股份有限公司 函



地址：高雄市前鎮區二聖一路 290 號 9 樓之 1

承辦人：馬怡雯

電話：(07)7132000 分機

傳真：(07)7161180

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國 108 年 3 月 12 日

發文字號：辛 1903000044 號

附件：邀請函報名表

主旨：檢送本司辦理「Light Scattering Measurement Technology Seminar 高分子球晶&相構造解析、界達電位、奈米粒徑分析 光散射量測技術研討會」報名表乙份，請查照。

說明：

一、 辦理時間：(新竹場)108 年 5 月 14 日(二)上午 9 點至 16 點 30 分。

(高雄場)108 年 5 月 16 日(四)上午 9 點至 16 點 30 分。

二、 地點：(新竹場)工研院中興院區 77 館 101-102 會議室

(高雄場)高雄國際會議中心 ICCK 605 會議廳

三、 課程目標：

- 日本光學大廠大塚電子進行新產品說明會：最新發表高分子相解析系統(PP1000)，以小角光散射法動態解析高分子構造，可量測目前普遍X射線或中性子射線所無法測量的較大的高分子構造(μm 等級)。掌握結晶速度、球晶徑、光學異方性等等高分子不可不知道的性質。
- 帶您深入淺出了解奈米粒徑及界達電位的理論基礎以及實際應用：特邀日本講師來台，三十年間不斷量測各大領域的各種樣品，見證日本產業的最新發展。針對您粒子的聚集分散問題，以及各種應用做詳細介紹。(現場有同步翻譯)
- 奈米粒徑—便利的無污染一鍵多檢體量測，不透光樣品原液測量。
- 界達電位—從液態溶液到固態板狀樣品，從稀溶液到不透光濃溶液，從無極性有機溶劑到高鹽濃度樣品。

四、報名費用：免費。

五、報名方式：

1. 傳真報名：填妥報名表，新竹場傳真至03-5820237，高雄場傳真至07-716-1180即完成報名
2. 親自報名：高雄場至辛耘企業 高雄市前鎮區二聖一路290號9樓之1，週一至週五09:00 ~ 17:00
3. E-mail 報名：高雄場填妥報名表，回傳 mila.ma@scientech.com.tw

